PAT-NO: JP411068059A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 11068059 A

TITLE: SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT

DEVICE

PUBN-DATE: March 9, 1999

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

FUJISAWA, HIROKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY HITACHI LTD N/A

APPL-NO: JP09217578

APPL-DATE: August 12, 1997

INT-CL (IPC): H01L027/108, H01L021/8242

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a semiconductor integrated circuit device which is much enhanced in operation speed and markedly reduced in power consumption by a method, wherein pre-decode signal lines in a three or more hierarchical word line structure are lessened in wiring length.

SOLUTION: Pre-decoders 8 are each provided, so as to be sandwiched in between global word drivers 9 at the centers of the upper and lower memory cell array region of a semiconductor chip CH in a DRAM of three hierarchical word

line structure, and the pre-decode signal wires PD are laid in parallel with

global word lines, so as to run over sub-arrays SM<SB>0</SB> to SM<SB>15</SB>.

The pre- decode signal lines PD are divided in a few so as to make one out of

the pre- decode signal lines PD correspond to a few global word lines.

Therefore, the pre-decode signal line PD can be arranged on a memory array 2,

and the semiconductor chip CH can be reduced in wiring area and wiring length.

COPYRIGHT: (C) 1999, JPO

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-68059

(43)公開日 平成11年(1999)3月9日

(51) Int.Cl.⁶

識別配号

FΙ

H01L 27/10

681A

H 0 1 L 27/108 21/8242

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 9 頁)

(21)出願番号

特願平9-217578

(71)出題人 000005108

株式会社日立製作所

(22)出顧日

平成9年(1997)8月12日

東京都千代田区神田駿河台四丁目 6 番地

(72)発明者 藤澤 宏樹

東京都青梅市今井2326番地 株式会社日立

製作所デバイス開発センタ内

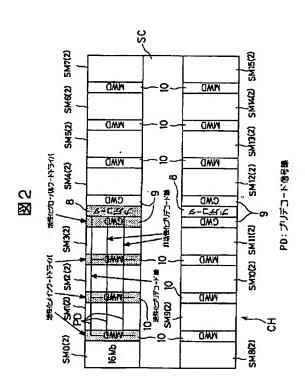
(74)代理人 弁理士 筒井 大和

(54) 【発明の名称】 半導体集積回路装置

(57)【要約】

【課題】 3階層以上の階層形ワード線構造におけるプリデコード信号線の配線長を小さくして動作速度を高速化し、かつ消費電力を大幅に低減させる。

【解決手段】 3階層形ワード線構造のDRAMにおける半導体チップCHの上下部のメモリセルアレイ領域の中央部にグローバルワードドライバ9に挟まれるようにプリデコーダ8を設け、プリデコーダ8のプリデコード信号線PDがグローバルワード線と平行に各々のサブアレイSMO~SM15上を通るように配線されている。また、プリデコード信号線PDは、数本のグローバルワード線毎に1本のプリデコード信号線PDが対応するように複数本に分割されている。よって、プリデコード信号線PDをメモリアレイ2上に配線することができ、半導体チップCHの配線面積を小さく、かつ配線長を小さくできる。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ワード線を3階層以上に分割した階層形ワード線構造からなる半導体集積回路装置であって、アドレスデータを受けてプリデコードを行うプリデコーダから出力されるプリデコード信号を供給するプリデコード信号線をメモリアレイの領域上における配線層に形成した構造よりなることを特徴とする半導体集積回路装置。

【請求項2】 請求項1記載の半導体集積回路装置において、前記プリデコード信号線を2本以上に分割して設 10けたことを特徴とする半導体集積回路装置。

【請求項3】 請求項1または2記載の半導体集積回路装置において、前記プリデコーダを、メモリセルがマトリクス構造に2次元配置されたメモリアレイが分割して設けられるメモリセルアレイ領域に形成したことを特徴とする半導体集積回路装置。

【請求項4】 請求項1または2記載の半導体集積回路 装置において、前記プリデコーダのバッファを、メモリ セルがマトリクス構造に2次元配置されたメモリアレイ が分割して設けられるメモリセルアレイ領域に形成した 20 ことを特徴とする半導体集積回路装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体集積回路装置に関し、特に、DRAM (Dynamic Ramdom Access Memory)における3階層以上の階層形ワード線 (DWD:Divided Word Driver)構成の消費電力の低減に適用して有効な技術に関するものである。

[0002]

【従来の技術】本発明者が検討したところによれば、たとえば、大容量のDRAMでは、チップ省面積化や動作の高速化などを行うためにメインワード線およびサブワード線を階層化した3階層形ワード線構造が用いられる

【0003】また、この3階層形ワード線構造のDRA を小さくでき、かつ1本当 接続される各階層における 配置されている周辺回路領域に設けられているので、メ ンジスタ数を少なくできる インワードドライバやサブワードドライバなどにプリデ コード信号を供給するプリデコード信号線は、その周辺 40 少なくすることができる。 回路領域に配線されてメインワードドライバやサブワー ドドライバなどと電気的に接続されている。 を小さくでき、かつ1本当 接続される各階層における ンジスタ数を少なくできる ことができ、プリデコード の0015】さらに、本名 前記プリデコーダを、メモ

【0004】なお、この種の半導体集積回路装置について詳しく述べてある例としては、特開平02-6278 0号公報があり、この文献には、DRAMにおける階層 形ワード線構造などが記載されている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】ところが、上記のような3階層形ワード線構造のDRAMでは、次のような問題点があることが本発明者により見い出された。

【0006】すなわち、プリデコード信号線が半導体チップの中央部に配置されている周辺回路領域に配線されているので、プリデコード信号線の配線長が大きくなってしまい、プリデコード信号の信号遅延が大きくなり、高速化の妨げになってしまうという問題がある。

2

【0007】また、前述したプリデコード信号線の配線 長が大きくなってしまうことやプリデコード信号線に接 続される各階層におけるワードドライバのMOSトラン ジスタにおけるゲート容量の増加などによって充放電電 流も増加してしまい、低消費電力化などの妨げになって しまうという問題がある。

【0008】本発明の目的は、3階層以上の階層形ワード線構造におけるプリデコード信号線の配線長を小さくして動作速度を高速化し、かつ消費電力を大幅に低減させることのできる半導体集積回路装置を提供することにある。

【0009】本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面から明らかになるであろう。

[0010]

【課題を解決するための手段】本願において開示される 発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、 以下のとおりである。

【0011】すなわち、本発明の半導体集積回路装置は、アドレスデータを受けてプリデコードを行うプリデコーダから出力されるプリデコード信号を供給するプリデコード信号線をメモリアレイの領域上における配線層に形成した構造よりなるものである。

【0012】それにより、プリデコード信号線の配線長 30 を小さくできるので信号遅延を大幅に低減することができる。

【0013】また、本発明の半導体集積回路装置は、前記プリデコード信号線を2本以上に分割して設けたものである。

【0014】それにより、プリデコード信号線の配線長を小さくでき、かつ1本当たりのプリデコード信号線に接続される各階層におけるワードドライバのMOSトランジスタ数を少なくできるのでゲート容量も少なくすることができ、プリデコード信号線の充放電電流を大幅に少なくすることができる。

【0015】さらに、本発明の半導体集積回路装置は、 前記プリデコーダを、メモリセルがマトリクス構造に2 次元配置されたメモリアレイが分割して設けられるメモ リセルアレイ領域に形成したものである。

【0016】また、本発明の半導体集積回路装置は、前記プリデコーダのバッファを、メモリセルがマトリクス構造に2次元配置されたメモリアレイが分割して設けられるメモリセルアレイ領域に形成したものである。

【0017】それらにより、プリデコード信号線の配線 50 長を一層小さくでき、信号遅延をより大幅に低減するこ とができる。

【0018】以上のことにより、半導体集積回路装置の 動作を高速化でき、消費電力を低減することができる。 また、プリデコード信号線を周辺回路が形成される領域 に配線しなくてよいので、半導体チップを省面積化する ことができる。

[0019]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面 に基づいて詳細に説明する。

【0020】図1は、本発明の一実施の形態による3階 10 層形ワード線構造のメモリにおけるブロック図、図2 は、本発明の一実施の形態による3階層形ワード線構造 のメモリにおける半導体チップのレイアウト図、図3 は、本発明の一実施の形態による3階層形ワード線構造 のメモリにおけるプリデコーダおよびその周辺の回路 図、図4は、本発明の一実施の形態による3階層形ワー ド線構造におけるメモリのデータ読み出し動作のタイミ ングチャートである。

【0021】本実施の形態において、3階層形ワード線 **積回路装置) 1は、記憶の最小単位であるメモリセルS** が規則正しくアレイ状に並べられてメモリアレイ2が設 けられている。

【0022】また、メモリ1には、メモリアレイ2の 内、列方向のビット線を選択する列デコーダ3が設けら れている。その列デコーダ3には、該列デコーダ3から の出力を受けてビット線に選択パルス電圧を与える列ド ライバが備えられている。さらに、メモリ1には、メモ リマット2のセル読み出し信号を増幅するセンスアンプ 4が設けられている。

【0023】次に、メモリ1は、行、列方向のアドレス 信号が入力され、それぞれの内部アドレス信号を発生さ せて出力するアドレスバッファ5および該アドレスバッ ファラから出力された列方向のアドレス信号をラッチす るラッチ回路6、行方向のアドレス信号をラッチするラ ッチ回路7が設けられている。そして、ラッチ回路6に よりラッチされアドレス信号は、行デコーダ3に出力さ れることになる。

【0024】また、メモリ1は、ラッチ回路7から出力 ード線、メインワード線、サブワード線のプリデコード を行うプリデコーダ8ならびにそれらグローバルワード 線、メインワード線、サブワード線を駆動するグローバ ルワードドライバ9、メインワードドライバ10ならび にサブワードドライバ11が設けられている。

【0025】さらに、メモリ1には、ラッチ回路6,7 やリフレッシュ周期のカウントを行うリフレッシュカウ ンタ12などに所定の周波数のクロック信号を供給する クロック発生回路13が設けられている。

【0026】また、メモリ1は、入力データを所定のタ 50 SM0~SM15の領域に位置するように設けられてい

イミングにより取り込むデータ入力バッファ14、出力 データを所定のタイミングによって出力するデータ出力 バッファ15およびそれらの入出力データの増幅を行う メインアンプ16が設けられている。さらに、メモリ1 には、たとえば、ポンピング動作によりワード線電位な どに用いられる昇圧電源電圧を生成する昇圧電源回路 1 7が設けられている。

【0027】そして、これら列デコーダ3、センスアン プ4、アドレスバッファ5、ラッチ回路6、ラッチ回路 7、リフレッシュカウンタ12、クロック発生回路1 3、データ入力バッファ14、データ出力バッファ1 5、メインアンプ16および昇圧電源回路17により周 辺回路SCが構成されている。

【0028】次に、3階層形ワード線構造の半導体集積 回路装置である256MビットDRAMのメモリ1にお ける半導体チップCHのレイアウト構成について図2を 用いて説明する。

【0029】まず、単結晶シリコンなどの半導体ウエハ 上に半導体素子が形成された半導体チップC Hの中央部 構造の256MビットDRAMであるメモリ(半導体集 20 には、前述した周辺回路SCが設けられている。そし て、その周辺回路SCの上部および下部がメモリセルア レイ領域となっており、2進情報の1ビットを記憶する メモリセルS(図1)がマトリクス構造に2次元配置さ れたメモリアレイ2が分割して設けられている。

> 【0030】また、このメモリアレイ2は、たとえば、 16分割された16MビットのサブアレイSMO~SM 15によって構成され、周辺回路SCの上部にはサブア レイSMO~SM7が位置しており、周辺回路SCの下 部にはサブアレイSM8~SM15が位置するように設 30 けられている。

【0031】さらに、前述したメモリセルアレイ領域に おいて、サブアレイSMO~SM7ならびにサブアレイ SM8~SM15が位置する中央部近傍には、4つのグ ローバルワードドライバ9が形成されている。また、こ れらグローバルワードドライバ9は、それぞれのサブア レイSM3, SM4, SM11, SM12の側部に形成 されている。

【0032】そして、メモリセルアレイ領域のサブアレ イSMO~SM7ならびにサブアレイSM8~SM15 されるアドレス信号を受けて階層化されたグローバルワ 40 が位置する中央部には、それらグローバルワードドライ バ9に挟まれるようにして、それぞれプリデコーダ8が 位置するように形成されている。

> 【0033】また、サブアレイSM0~SM3、サブア レイSM4~SM7、サブアレイSM8~SM11、サ ブアレイSM12~SM15におけるそれぞれの間には メインワードドライバ10が位置するように設けられて おり、1つのグローバルワードドライバ9を3つのメイ ンワードドライバ10によって共有した構成となってい る。さらに、サブワードドライバは、各々のサブアレイ

5

る。

【0034】よって、メモリセルアレイ領域には、サブ アレイSM〇~SM7、プリデコーダ8、グローバルワ ードドライバ9、メインワードドライバ10ならびにサ ブワードドライバが形成されていることになる。

【0035】次に、グローバルワードドライバ9からは グローバルワード線が配線されており、プリデコーダ8 からはメインワードドライバ10と電気的に接続される プリデコード信号線PDが配線されており、グローバル るように配線されている。

【0036】また、プリデコード信号線PDも、同様に グローバルワード線と平行に各々のサブアレイSMO~ SM15上を通るように配線されている。

【0037】ここで、図2においては、プリデコード信 号線PDが一部のメインワードドライバ10と電気的に 接続される配線例を示しているが、プリデコード信号線 はすべてのメインワードドライバ10と電気的に接続さ れている。また、サブワードドライバ11と電気的に接 SMO~SM15上を通るように配線されている。さら に、グローバルワードドライバ9がメモリセルアレイ領 域の中央部近傍に位置していない場合には、たとえば、 半導体チップCHの端部などに位置する場合にも、同様 にグローバルワードドライバ9が電気的に接続されるプ リデコード信号線が各々のサブアレイSMO~SM15 上を通るように配線されることになる。

【0038】また、プリデコード信号線PDは、複数本 のグローバルワード線毎に1本のプリデコード信号線P Dが対応するように、たとえば、16本程度に分割され 30 て配線が行われており、半導体チップCHの縦方向にお けるプリデコード信号線PDの配線長を大幅に知くする ことができる。

【0039】そして、プリデコーダ8からプリデコード 信号線PDを介して出力されるプリデコード信号とグロ ーバルワードドライバ9のドライバ信号との論理積をと って所定のメインワードドライバの選択を行っている。 【0040】次に、プリデコード信号線PDにおける配 線構成について図3を用いて説明する。

【0041】ここで、図3は、図1におけるメモリセル 40 S, プリデコーダ8、グローバルワードドライバ9、メ インワードドライバ10ならびにサブワードドライバ1 1の一部の回路図を示したものである。

【0042】まず、図3において、プリデコーダ8はプ リデコード信号線PDを介してメインワードドライバ1 0に電気的に接続されている。

【0043】また、グローバルワードドライバ9は、' TURE'と'BAR'の対線からなるグローバルワー ド線GWを介して所定のメインワードドライバ10と電

6 インワードドライバ10と電気的に接続されている。

【0044】さらに、サブワードドライバ11は、同じ く対線からなる所定の駆動信号線FX、FXB、メイン ワード線MWならびにメモリセルを直接駆動するために サブワード線SWと電気的に接続されている。

【0045】また、駆動信号線FXBはプリデコード信 号線PDと電気的に接続された駆動用ドライバFDと電 気的に接続されており、駆動信号線FXはインバータを 介して駆動用ドライバFDと電気的に接続されている。

ワード線は、各々のサブアレイSM0~SM15上を通 10 そして、駆動信号線FX,FXBがサブワードドライバ 11にプリデコードするプリデコード信号を供給するプ リデコード信号線となる。

> 【0046】ここで、メインワード線MWは第2層メタ ル配線(M2)を使用して配線を行い、グローバルワー ド線GWおよびプリデコード信号線PDは第4層メタル 配線(M4)を用いて配線を行っている。

> 【0047】次に、メモリ1における読み出し動作のタ イミングチャートを図4に示す。

【0048】図4においては、上方から下方にかけてグ 続されるプリデコード信号線も同様に各々のサブアレイ 20 ローバルワード線GW、プリデコード信号線PD、メイ ンワード線MW、駆動信号線FX,FXB、サブワード 線SWならびにビット線BLの動作におけるタイミング チャートを示している。

> 【0049】まず、入力アドレスによってグローバルワ ード線GWおよびプリデコード信号線PDが選択され、 選択されたグローバルワード線GW、プリデコード信号・ 線PDの論理積によって所定のメインワード線MWが選 択され、同時にプリデコード信号線PDに基づいて駆動 信号線FXが選択される。

【0050】そして、選択されたメインワード線MWと 駆動信号線FXの論理積によって所定のサブワード線S Wが選択され、選択されたビット線BLとの交点のメモ リセルのデータが読み出されることになる。

【0051】それにより、本実施の形態では、プリデコ ーダ8をサブアレイSM0~SM15が位置する中央部 に設けたことにより、プリデコード信号線PDをメモリ アレイ2上に配線することができ、周辺回路SCにおけ るプリデコード信号線PDの配線が不要となるので、半 導体チップ CHの配線面積を大幅に小さくすることがで

【0052】また、プリデコード信号PDを分割して配 線することにより、プリデコード信号線PDの配線長を 大幅に短くすることができるので、プリデコード信号線 PDの信号遅延や充放電電流を低減することができる。 【0053】さらに、本実施の形態によれば、プリデコ ーダ8が最上階層ワードドライバ領域にグローバルワー ドドライバ9に挟まれるようにして形成されていたが、 たとえば、プリデコーダ8を周辺回路SCに形成し、プ リデコーダ8におけるバッファ回路だけを最上階層ワー 気的に接続され、対線の一方にはインバータを介してメ 50 ドドライバ領域の中央部に形成するようにしてもよい。

【0054】また、本実施の形態では、プリデコード信 号線PDは第4層メタル配線(M4)を用いて配線を形 成したが、図5に示すように、メインワード線MWと同 じ第2層メタル配線 (M2) を使用してグローバルワー ド線GWおよびプリデコード信号線PDの配線を形成す るようにしてもよい。

【0055】この場合、グローバルワード線GW、プリ デコード信号線PDの配線は、メインワード線MWの間 に形成されることになるが、グローバルワード線GWと プリデコード信号線PDは、メインワード線MWの本数 10 に対して大幅に少ないので配線ピッチに対する影響は少 ない。

【0056】以上、本発明者によってなされた発明を発 明の実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発明は 前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を 逸脱しない範囲で種々変更可能であることはいうまでも ない。

【0057】たとえば、前記実施の形態においては、3 階層形ワード線構造のメモリについて記載したが、4階 層や5階層などの3階層以上の階層形ワード線構造のD 20 2 メモリアレイ RAM半導体集積回路装置であればプリデコード信号線 をメモリアレイ上の配線層に形成することにより、半導 体集積回路装置の高速化、低消費電力化および半導体チ ップの省面積化を行うことができる。

[0058]

【発明の効果】本願によって開示される発明のうち、代 表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、 以下のとおりである。

【0059】(1) 本発明によれば、プリデコーダのプ リデコード信号線をメモリアレイの領域上における配線 30 12 リフレッシュカウンタ 層に形成することにより、プリデコード信号線の配線長 を小さくできるので信号遅延を大幅に低減することがで きる。

【0060】(2)また、本発明では、プリデコード信 号線を2本以上に分割して設けることによってプリデコ ード信号線の配線長を小さくでき、かつ1本当たりのプ リデコード信号線における寄生容量も少なくすることが でき、プリデコード信号線の充放電電流を大幅に少なく することができる。

【0061】(3)さらに、本発明においては、プリデ 40 PD プリデコード信号線 コーダまたはプリデコーダのバッファをメモリセルアレ イ領域に形成することによってプリデコード信号線の配 線長を一層小さくでき、信号遅延をより大幅に低減する ことができる。

【0062】(4)また、本発明によれば、上記(1) ~(3)により、半導体集積回路装置の動作を高速化で

8 き、消費電力を大幅に低減することができ、かつ半導体 チップを省面積化することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施の形態による3階層形ワード線 構造のメモリにおけるブロック図である。

【図2】本発明の一実施の形態による3階層形ワード線 構造のメモリにおける半導体チップのレイアウト図であ る。

【図3】本発明の一実施の形態による3階層形ワード線 構造のメモリにおけるプリデコーダおよびその周辺の回 路図である。

【図4】本発明の一実施の形態による3階層形ワード線 構造におけるメモリのデータ読み出し動作のタイミング・ チャートである。

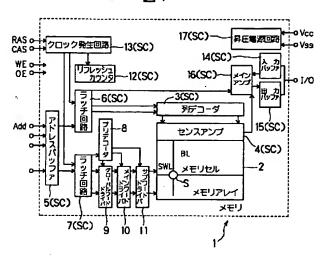
【図5】本発明の他の実施の形態による3階層形ワード 線構造のメモリにおけるプリデコーダおよびその周辺の 回路図である。

【符号の説明】

- 1 メモリ(半導体集積回路装置)
- 3 列デコーダ
- 4 センスアンプ
- 5 アドレスパッファ
- 6 ラッチ回路
- 7 ラッチ回路
- 8 プリデコーダ
- 9 グローバルワードドライバ
- 10 メインワードドライバ
- 11 サブワードドライバ
- - 13 クロック発生回路・
 - 14 データ入力パッファ
 - 15 データ出力バッファ
 - 16 メインアンプ
 - 17 昇圧電源回路
 - S メモリセル
 - SC 周辺回路
 - CH 半導体チップ
 - SMO~SM15 サブアレイ
- - GW グローバルワード線
 - MW メインワード線
 - SW サブワード線
 - FD 駆動用ドライバ
 - FX, FXB 駆動信号線
 - BL ビット線

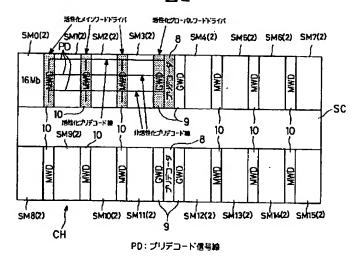
【図1】

図 1



【図2】

図2



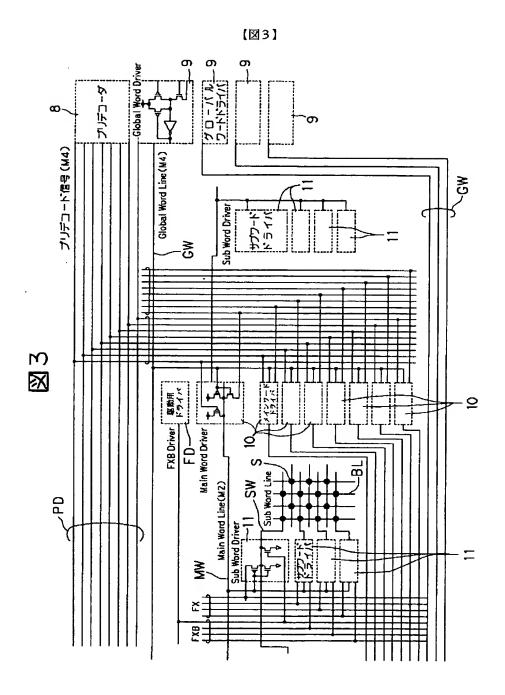




図4

